光谱学与光谱分析

基于遗传算法与线性鉴别的近红外光谱玉米品种鉴别研究

王徽蓉,李卫军*,刘扬阳,陈新亮,来疆亮

中国科学院半导体研究所,北京 100083

收稿日期 2010-5-10 修回日期 2010-8-20 网络版发布日期 2011-3-1

摘要 结合遗传算法与线性鉴别分析(LDA)提出了一种玉米品种的快速鉴别方法。该方法是一种基于近红外光谱的新方法,通过采集玉米种子(实验共37个种类)的近红外光谱数据,使用遗传算法进行特征光谱波段的选择,使用线性鉴别分析的方法提取光谱特征并分类。结果表明,遗传算法能有效地剔除光谱噪声波段,并提高LDA的泛化能力。同时,为简化运算,剔除了大量冗余数据,结合遗传算法选择的特征谱区,使参与鉴别的数据维数从2075降到了233。对测试集1的300个样本的平均正确识别率与平均正确拒识率均达到99.30%,其中73.33%的玉米品种的正确识别率达到了100%;对测试集2(均为未参加训练品种的样本)的175个样本的平均正确拒识率达到99.65%。与常用的PCA等方法相比,运算时间更短,正确率更高。

关键词 近红外光谱 遗传算法 线性鉴别分析 主成分分析

分类号 <u>O433.4</u> <u>S338</u> <u>G202</u>

DOI: 10.3964/j.issn.1000-0593(2011)03-0669-04

通讯作者:

李卫军 wili@semi.ac.cn

扩展功能

本文信息

- Supporting info
- ▶ PDF (1412KB)
- ▶ [HTML全文](OKB)
- ▶参考文献[PDF]
- ▶ 参考文献

服务与反馈

- ▶把本文推荐给朋友
- ▶加入我的书架
- ▶加入引用管理器
- ▶引用本文
- ▶ Email Alert

相关信息

- ▶ <u>本刊中 包含"近红外光谱"的 相</u> 关文章
- ▶本文作者相关文章
- · 王徽蓉
- 李卫军